

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成31年1月31日(2019.1.31)

【公開番号】特開2017-107103(P2017-107103A)

【公開日】平成29年6月15日(2017.6.15)

【年通号数】公開・登録公報2017-022

【出願番号】特願2015-241640(P2015-241640)

【国際特許分類】

G 0 2 B 21/26 (2006.01)

【F I】

G 0 2 B 21/26

【手続補正書】

【提出日】平成30年12月10日(2018.12.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 1】

前記第 1 の取得手段の初期位置は、前記複数の ΔZ リフトピン及び前記複数の $d Z$ リフトピンがそれぞれの可動範囲のいかなる位置にあっても、前記顕微鏡本体に装着される対物レンズの先端部と前記 $X Y$ ステージの観察面が接触しない位置であることを特徴とする請求項 1 5 乃至 2 0 のいずれか 1 項に記載の顕微鏡システム。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 4】

前記第 1 の取得手段、前記第 2 の取得手段及び、前記第 3 の取得手段は、それぞれ初期位置を検出するためのスケール及びセンサと、移動量を読み取るためのスケール及びセンサを有することを特徴とする請求項 1 9 に記載の顕微鏡システム。